



△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-	CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数						
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-	-						
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-							
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)		
△×2	操作リング表記追加	19.01.17	T. F.			OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15					VS-0814H1-SWIR	
△×1	SWIRシールから彫刻へ変更	18.04.17	M. M.			OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1						外観図
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1	±0.2	±0.1						
						TOLERANCES	A	B	C	S	DATE	16.10.11	DRAW NO.	01D S V 0 1 5 2 A 3		